

△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—		CHAMFER 一般面取		—		QUANTITY 個数							
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—		FINISHING 仕上		—		—							
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点				—		DECENTRATION 偏芯		—									
△×						~~OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2~~				UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名） V S - T H V 1 - 1 1 0 C 0 / S										
△×				DESIGNED	DRAWN	~~OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15~~																	
△× 2	rotation・Iris ring表記追加	19.03.03	T.F.	T. A.	T. T.	~~OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1~~											SCALE	1 / 1	NAME	D R A W I N G / 外 観 図			
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			~~OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1~~				DATE	' 15.03.17	DRAW NO.	0 D 0 E 0 7 6 6 A 2										
						TOLERANCES A B C S																	